Двух- и трехвалентный хром в форстерите по данным высокочастотной ЭПР-спектроскопии

© А.А. Коновалов, В.Ф. Тарасов, В.Б. Дудникова*, Е.В. Жариков**,***

Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского Российской академии наук, Казань, Россия

* Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского Российской академии наук, Москва, Россия

** Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук,

Москва, Россия

*** Российский химико-технологический институт им. Д.И. Менделеева,

Москва, Россия

E-mail: tarasov@kfti.knc.ru

(Поступила в Редакцию 26 ноября 2008 г.)

В кристаллах Mg₂SiO₄: Cr и Mg₂SiO₄: Cr: Li исследованы ионы Cr²⁺ и Cr³⁺, замещающие магний в октаэдрических позициях. Измерения проводили методом субмиллиметровой ЭПР-спектроскопии в диапазоне частот 65–230 GHz. Кристаллы выращивали из расплава методом Чохральского.

Проведен анализ содержания разновалентных форм хрома в форстерите. Показано, что в кристаллах, выращенных в аргоне (парциальное давление кислорода $P_{O_2} = 0.01$ kPa), около половины ионов хрома находится в двухвалентной форме. Установлено, что ионы Cr^{2+} распределяются по позициям M1 и M2 в соотношении примерно 2:1. Изменение P_{O_2} , концентрации хрома и дополнительное легирование литием не приводит к значительным изменениям в распределении двухвалентного хрома по позициям. Показано, что при увеличении P_{O_2} от 0.01 до 2 kPa коэффициент распределения двухвалентного хрома между кристаллом и расплавом уменышается. Легирование литием также уменьшает концентрацию центров Cr^{2+} .

В кристаллах, выращенных без лития, около половины ионов трехвалентного хрома ассоциировано с магниевыми вакансиями. При добавлении лития эти ассоциаты разрушаются, возрастает концентрация изолированных центров Cr^{3+} и происходит формирование ассоциатов ионов трехвалентного хрома с литием. Оптимальные условия для создания ассоциатов трехвалентного хрома с ионами лития достигаются, когда в кристалле находятся примерно одинаковые количества ионов Cr^{3+} и Li⁺. Легирование литием, увеличивая концентрацию ионов Cr^{3+} , уменьшает долю ионов Cr^{2+} и ионов Cr^{4+} в общем содержании хромовых центров.

Работа частично поддержана грантами РФФИ № 06-03-16662, 07-02-12249-офи, 08-02-01316 и грантом Президента РФ НШ-4531.2008.2.

PACS: 61.72.sd, 76.30.Fc

1. Введение

В форстерите Mg₂SiO₄ ионы хрома образуют целый ряд примесных центров, различающихся зарядовым состоянием иона хрома и его локализацией в кристаллической структуре [1-5]. Большой интерес к форстериту, легированному хромом, возник в конце 80-х годов, когда на ионах четырехвалентного хрома, замещающего кремний в тетраэдрических позициях, была получена перестраиваемая лазерная генерация в ближнем ИК-диапазоне [6]. Перестраиваемая по длине волны генерация на ионах Cr⁴⁺ была реализована в импульсном и непрерывном режимах в диапазонах 1.173-1.338 и 1.236-1.300 µm соответственно [7]. Позже перестраиваемая лазерная генерация в диапазоне $1.03-1.18\,\mu m$ была получена на ионах Cr^{3+} в форстерите, солегированном хромом и литием [8]. В связи с этим управление зарядовым состоянием и концентрацией примесных ионов хрома в форстерите и контроль этих характеристик представляют большой интерес для расширения возможностей и улучшения параметров хромфорстеритовых лазеров.

Получить количественные данные о содержании в форстерите ионов хрома в разном валентном состоянии на основе измерения только оптических спектров довольно сложно. Не для всех центров хрома достаточно надежно проведена идентификация полос поглощения и люминесценции; кроме того, полосы поглощения и люминесценции ионов Cr²⁺, Cr³⁺ и Cr⁴⁺ частично перекрываются. Для характеризации центров хрома очень эффективным оказался метод ЭПР. Этот метод дает информацию о величине спина примесного иона, которая однозначно связана с его зарядовым состоянием, а также представляет сведения о симметрии кристаллического поля, действующего на примесный ион, что позволяет судить о его положении в кристаллической структуре. Исторически первыми методом ЭПР в форстерите были идентифицированы ионы Cr^{3+} , замещающие ионы Mg²⁺ в двух кристаллографически различных позициях, обозначаемых как М1 и М2 и характеризующихся инверсионной (точечная группа



Рис. 1. Схема спиновых подуровней основного электронного синглета ионов $Cr^{3+}(a)$ и $Cr^{2+}(b)$ в форстерите. Пунктирные и тонкие сплошные стрелки показывают резонансные переходы, регистрируемые стандартной ЭПР-спектроскопией и перестраиваемой высокочастотной ЭПР-спектроскопией соответственно. Жирные сплошные стрелки показывают переходы, использованные нами для определения концентрации примесных центров хрома.

симметрии Ci) и зеркальной (точечная группа симметрии Cs) симметрией соответственно [1,9]. Влияние ростовых условий и последующей термообработки на относительную концентрацию ионов Cr^{4+} и Cr^{3+} в синтетическом форстерите анализируется, например, в работах [10–12]. Значительно меньшее внимание уделено изучению иона Cr^{2+} , который замещает Mg^{2+} в позициях M1 и M2, несмотря на то что присутствие в образце иона Cr^{2+} может негативным образом влиять на лазерные свойства кристаллов форстерита [13].

Ранее методами оптической спектрометрии было установлено, что изменение концентрации примесных ионов лития при неизменной концентрации хрома приводит к изменению оптических спектров поглощения и люминесценции кристаллов, которые в том числе свидетельствуют об изменении концентрации ионов Cr²⁺ [13,14]. С использованием методов ЭПР-спектроскопии [4,5,15], а также структурного компьютерного моделирования [16] было показано, что совместное легирование форстерита ионами хрома и лития приводит к образованию ассоциатов Cr³⁺-Li⁺. В работе [4] были предложены две вероятные структуры таких ассоциатов, один из которых состоит из Cr³⁺ в магниевой позиции M1 и Li⁺ в соседней магниевой позиции M2, т.е. $Cr^{3+}(M1)-Li^{+}(M2)$, а в другом хром и литий занимают противоположные позиции, образуя ассоциат $Cr^{3+}(M2)-Li^{+}(M1)$.

Цель настоящей работы состояла в изучении методом перестраиваемой по частоте высокочастотной ЭПР-спектроскопии центров двух- и трехвалентного хрома и исследовании влияния концентрации хрома, а также парциального давления кислорода и дополнительного легирования литием на их содержание в кристалле форстерита.

2. Эксперимент

Ионы Cr^{2+} и Cr^{3+} имеют электронный спин S = 2и S = 3/2 соответственно. Для примесных ионов Cr^{2+} и Cr^{3+} , замещающих Mg^{2+} в позициях M1 и M2, основным электронным уровнем является орбитальный синглет, расщепленный на 2S + 1 спиновых подуровней. Схематически зависимость энергии спиновых подуровней ионов Cr^{3+} и Cr^{2+} от магнитного поля показана на рис. 1, *a*, *b*.

Измерения проводились на высокочастотном перестраиваемом спектрометре ЭПР [17] в диапазоне частот 64–230 GHz при температуре образца 4.2 К в геометрии Фогта, соответствующей ортогональной ориентации волнового вектора микроволнового излучения относительно направления внешнего магнитного поля **В**. Последнее создавалось резистивным электромагнитом в диапазоне 0–0.9 Т. При записи спектров Cr^{2+} и Cr^{3+} использовалась ориентация вектора микроволнового магнитного поля **В**₁ \perp **В** или **В**₁ || **В** соответственно.

При измерении интенсивности линий хрома в форстерите для уменьшения ошибки, связанной с нестабильностью чувствительности спектрометра, перед исследуе-



Рис. 2. Экспериментальные спектры образца № 510 (сплошные и пунктирные линии — частотно-полевые зависимости резонансных линий ионов Cr^{3+} и Ho³⁺ соответственно) (*a*) и образца № 515 (сплошные и пунктирные линии — частотно-полевые зависимости резонансных линий ионов Cr^{2+} и Ni²⁺ соответственно) (*b*). Положение нулевой линии спектров соответствует частоте записи спектров, показанной на оси ординат.

мым образцом помещался реперный образец синтетического форстерита, легированного ионами Ni²⁺ и Ho³⁺, имеющими резонансные переходы вблизи переходов ионов Cr²⁺ и Cr³⁺ соответственно [18,19]. Идентификация резонансных линий проводилась по зависимости резонансной частоты от магнитного поля и по ширине линий, которые существенно различались для реперных и изучаемых линий. При записи спектров направление В не всегда точно совпадало с кристаллографической осью b. В связи с этим для каждого перехода наблюдалось несколько резонансных линий, соответствующих разным магнитно-неэквивалентным центрам. Примеры экспериментальных спектров приведены на рис. 2. На рис. 2, а буквами А и В отмечены переходы, обусловленные двумя разными центрами ионов Cr³⁺ в позиции М1. На рис. 2, b буквой А отмечен переход 2 иона Cr^{2+} в позиции *M*1 (рис. 1, *b*), буквами *B* и *C* переходы 1 иона Cr²⁺ в позициях M2 и M1 соответственно.

Для центров Cr^{3+} экспериментальные спектры имели малое отношение сигнал/шум. Поэтому для определения интенсивности линии ЭПР сначала подбирались параметры симулирующей линии, наилучшим образом описывающей экспериментальный спектр, а затем проводилось двойное интегрирование этой симулирующей линии. Эта же методика применялась и для иона Cr^{2+} . По нашим оценкам, ошибка в определении относительной концентрации ионов хрома в различных образцах может достигать 50%. Это связано с тем, что вероятность резонансных переходов ионов Cr²⁺ и Cr³⁺ (и в значительно большей степени реперных ионов Ni^{2+} и Ho³⁺) сильно зависит от ориентации **В** относительно магнитных осей парамагнитных центров. Вторая возможная причина погрешности состоит в том, что размеры образцов различались примерно на 10% и были сравнимы с длиной волны микроволнового излучения. В результате стоячие волны, возникающие в исследуемом образце, приводят к перераспределению микроволновой мощности между исследуемым и реперным образцами. Пропорционально этому меняется относительная интенсивность сигналов от исследуемого и реперного образцов. Оба эти фактора не сказываются на относительной интенсивности линий разных центров в одном образце. Поэтому относительное содержание разных типов центров в одном образце определяется с точностью на хуже 10%.

Кристаллы выращивали методом Чохральского из иридиевых тиглей на ростовой установке Кристалл-2. Были выращены две серии кристаллов. Кристаллы первой серии (№ 507–522) были получены в атмосфере чистого аргона (парциальное давление кислорода $P_{O_2} = 0.01 \text{ kPa}$) из шихты с низкой концентрацией хрома (около 0.06 mass.%). Исследуемые образцы имели форму кубиков размером $3 \times 3 \times 3$ mm.

Таблица 1. Концентрации хрома и лития в шихте при выращивании монокристаллов форстерита при $P_{O_2} = 0.01 \text{ kPa}$ (первая серия), а также атомное отношение лития и хрома в этих кристаллах

Концентрация	Номер образца										
	507	520	522	509	521	510	512	514	515	517	519
$C_L(Cr)$, mass.% $C_L(Li)$, mass.%	0.073 0	0.070 0.009	0.074 0.020	0.064 0.027	0.074 0.049	0.061 0.097	0.058 0.191	0.055 0.264	0.052 0.319	0.049 0.371	0.045 0.424
Атомное отношение Li/Cr в кристалле	0	0.09	0.17	0.26	-	0.83	1.28	1.35	1.81	2.23	2.91

Таблица 2. Концентрации хрома и лития в шихте при выращивании монокристаллов форстерита при $P_{O_2} = 2 \, \text{kPa}$ (вторая серия)

Концентрация	Номер образца									
	531	533	534	535	536	537	538			
$C_L(Cr)$, mass.%	0.505	0.437	0.437	0.430	0.445	0.423	0.428			
$C_L(\text{Li})$, mass.%	0	0.011	0.015	0.023	0.047	0.057	0.079			

Кристаллы второй серии (N_{\odot} 531–538) выращивали в более окислительной атмосфере ($P_{O_2} = 2 \text{ kPa}$) из шихты с высокой концентрацией хрома (около 0.5 mass.%). Образцы имели форму параллелепипедов размером 2.5 × 2.5 × 5 mm. Содержание хрома и лития в шихте при выращивании кристаллов приведено в табл. 1, 2. Кроме того, в табл. 1 дано отношение атомных концентраций лития и хрома в исследованных кристаллах. Концентрацию хрома в кристаллах измеряли с помощью рентгеноспектрального микроанализа. Концентрацию лития оценивали методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой или рассчитывали исходя из оценок коэффициента распределения лития в форстерите, сделанных в работе [16].

Чтобы исключить влияние различия исходной концентрации хрома в разных образцах каждой серии, была проведена нормировка величины ЭПР-сигналов на концентрацию хрома в расплаве при выращивании кристалла, не содержащего литий. Данные нормированы также на объем образцов.

3. Результаты

Для центров Cr^{2+} , ранее достоверно идентифицированных методом высокочастотной ЭПР-спектроскопии [2], измерения проводились для резонансных переходов *I* и *2* (рис. 1, *b*), соответствующих локализации ионов в позициях *M*1 и *M*2. На рис. 3, *a*, *b* представлены зависимости концентрации центров Cr^{2+} от содержания лития в исходном расплаве для первой и второй серий. Аппроксимация экспериментальных данных прямыми линиями свидетельствует о некотором уменьшении содержания ионов Cr^{2+} в кристалле форстерита с возрастанием концентрации лития. Для Cr^{3+} в позиции *M*2 частоты всех возможных переходов оказываются ниже рабочего диапазона частот нашего спектрометра. Поэтому мы изучали только центры Cr^{3+} в позиции *M*1. Нами было обнаружено три кристаллографически неэквивалентных центра $Cr^{3+}(M1)$, различающихся расщеплением Δ в кристаллическом поле между основным и возбужденным спиновыми дублетами. Первый центр Cr^{3+} с $\Delta = 66.5$ GHz впервые был описан в [1]. О наличии этого центра сообщается во всех опубликованных работах по ЭПР-спектроскопии хрома в форстерите. По-видимому, этот центр не связан с каким-



Рис. 3. Зависимости относительной концентрации двухвалентного хрома по данным ЭПР от содержания лития для первой (a) и второй (b) серий. $1, 2 - Cr^{2+}$ в позициях M1 и M2 соответственно. Сплошная и пунктирная линии — аппроксимация экспериментальных данных прямой линией для Cr^{2+} в позициях M1 и M2 соответственно.

1536

либо определенным типом компенсатора избыточного катионного заряда при гетеровалентном замещении иона Mg²⁺ ионом Cr³⁺. Такой тип компенсации заряда, при котором наличие компенсатора не влияет на параметры кристаллического электрического поля, действующего на примесный ион, обычно связывают с нелокальной компенсацией. В дальнейшем будем обозначать этот центр $Cr^{3+}(M1)$. Второй центр с $\Delta = 67.5 \, \text{GHz}$ наблюдается в форстерите, солегированном хромом и литием, и, по всей видимости, является ассоциатом $Cr^{3+}(M1) - Li^+$, где в соответствии с трактовкой [4] Cr³⁺ занимает позицию *M*1, а Li⁺ — ближайшую позицию *M*2. Третий центр, характеризующийся $\Delta = 73.0 \,\text{GHz}$, ранее нами был приписан ассоциату, состоящему из двух ионов Cr³⁺ с магниевой вакансией между ними [3]. По другой версии [20] это ассоциат одиночного иона Cr³⁺ с магниевой вакансией. Окончательная структура центра требует уточнения. В настоящей работе в дальнейшем будем называть этот центр $Cr^{3+}(M1)-v$, имея в виду, что такие центры представляют собой кластеры с участием ионов хрома и магниевых вакансий.

На рис. 4, *а* представлены зависимости относительной концентрации двух центров $\operatorname{Cr}^{3+}(M1)$ и $\operatorname{Cr}^{3+}(M1) - \operatorname{Li}^{+}$ от концентрации лития в расплаве для двух серий образцов. На рис. 4, *b* показаны зависимости концентрации этих центров от атомного отношения лития и хрома для кристаллов первой серии. Центры $\operatorname{Cr}^{3+}(M1) - v$ имеют в образцах без лития примерно такую же концентрацию, как и центры $\operatorname{Cr}^{3+}(M1)$, в то время как при добавлении в расплав небольшого количества лития концентрация центров $\operatorname{Cr}^{3+}(M1) - v$ резко падает и становится ниже предела обнаружения.

4. Обсуждение

Полученные нами данные об уменьшении концентрации центров двухвалентного хрома при дополнительном легировании литием (рис. 3) согласуются с данными оптических измерений [13,14]. Уменьшение концентрации центров Cr^{2+} при легировании литием, по-видимому, должно уменьшать паразитное поглощение в полосе генерации лазеров $Mg_2SiO_4:Cr^{4+}$. Однако, с другой стороны, легирование литием приводит к уменьшению концентрации не только нежелательных ионов Cr^{2+} , но и самих лазерных ионов Cr^{4+} [15].

Концентрации центров Cr^{2+} в кристаллах обеих серий примерно одинаковы. Поскольку исходная концентрация хрома во второй серии была в 9 раз выше, чем в первой, это свидетельствует о значительном уменьшении коэффициента распределения двухвалентного хрома при изменении P_{O_2} от 0.01 до 2 kPa.

Из рис. З видно, что ионы Cr^{2+} предпочитают позицию *M*1. Соотношение ионов в позициях *M*1 и *M*2 составляет примерно 2:1. Изменение P_{O_2} от 0.01 до 2 kPa, увеличение общей концентрации хрома и добавление



Рис. 4. Зависимости относительной концентрации центров Cr^{3+} от содержания Li для кристаллов первой и второй серий (*a*) и от атомного отношения Li/Cr для кристаллов первой серии (*b*). *1, 2* — изолированные ионы Cr^{3+} и ассоциаты Cr^{3+} —Li для первой серии соответственно, *3, 4* — изолированные ионы Cr^{3+} и ассоциаты Cr^{3+} —Li для второй серии. Линии представляют феноменологические зависимости: пунктирная и штриховая — $Cr^{3+}(M1)$ и $Cr^{3+}(M1)$ —Li⁺ для первой серии, штрихпунктирная и сплошная — $Cr^{3+}(M1)$ и $Cr^{3+}(M1)$ —Li⁺ для второй серии.

лития не вызывают сильных изменений в упорядочении двухвалентного хрома по позициям.

Рассматривая влияние лития на концентрацию трехвалентного хрома, следует отметить, что резкое увеличение в кристалле концентрации центров $\operatorname{Cr}^{3+}[C_s(\operatorname{Cr}^{3+})]$ в обеих сериях наблюдается уже при самых низких (из исследованных в наших опытах) $C_L(\operatorname{Li})$ (рис. 4, *a*). Концентрация центров $\operatorname{Cr}^{3+}(M1) - \operatorname{Li}^+[C_s(\operatorname{Cr}^{3+} - \operatorname{Li}^+)]$ в обеих сериях возрастает с увеличением концентрации лития заметно медленнее. Линии на рис. 4 представляют феноменологические функции вида

$$\left[C_{s}(\mathrm{Cr}^{3+})\right] = P_{1} + P_{2}\left\{1 - \exp\left(-P_{3}[C_{L}(\mathrm{Li})]\right)\right\}, \quad (1)$$

$$\left[C_{s}(\mathrm{Cr}^{3+}-\mathrm{Li}^{+})\right] = P_{2}\left\{1-\exp\left(-P_{4}[C_{L}(\mathrm{Li})]^{2}\right)\right\}, \quad (2)$$

описывающие зависимость относительной концентрации центров Cr^{3+} от C_{Li} . Параметры функций P_i подбирались методом наименьших квадратов для наилучшего описания экспериментальных данных.

На примере первой серии проведем более детальное рассмотрение поведения центров трехвалентного хрома. На рис. 4, b показана зависимость концентрации центров трехвалентного хрома от соотношения числа ионов лития и хрома в кристалле. Для центров Cr³⁺(M1) параметры аппроксимирующей линии $P_1 = 0.21$, $P_2 = 2.3$, $P_3 = 12.6$. Для центров $Cr^{3+}(M1)-Li^+$ $P_2 = 2.6$, $P_4 = 4.5$. Таким образом, при малых $C_L(Li)$ концентрация центров $Cr^{3+}(M1)$ растет линейно с ростом $C_L(Li)$, а концентрация центров $Cr^{3+}(M1)$ -Li растет квадратично. Резкое увеличение числа центров Cr³⁺(M1) происходит при $C_L(\text{Li}) = 0.009 \text{ mass.}\%$, что соответствует соотношению числа атомов лития и хрома в кристалле (Li/Cr) = 0.09 (табл. 1). При этом центры, представляющие собой ассоциаты ионов хрома с вакансией магния $Cr^{3+}(M1)-v$, исчезают. Таким образом, происходит смена механизма зарядовой компенсации избыточного положительного заряда, вносимого в кристалл форстерита ионами Cr³⁺, с примесно-вакансионного на примеснопримесный. В кристаллах без лития зарядовая компенсация происходит за счет магниевых вакансий, при этом концентрация центров Cr³⁺(M1) с нелокальной компенсацией заряда примерно такая же, как и ассоциатов $Cr^{3+}(M1)-v$. В присутствии лития центры $Cr^{3+}(M1)-v$ исчезают, и компенсация избыточного заряда хрома происходит за счет ионов лития. С дальнейшим ростом $C_{I}(Li)$ количество изолированных и ассоциированных с литием центров Cr³⁺(M1) для первой серии становится сопоставимым (рис. 4, b). Это наблюдается при сопоставимых количествах ионов Cr^{3+} и $Li^+[C_s(Cr^{3+})]$ и $[C_s(Li^+)]$ соответственно. Поскольку ионы Cr^{3+} составляют лишь часть общей концентрации хрома, равенство концентраций ионов, образующих ассоциат, может быть достигнуто при отношении $[C_s(\text{Li}^+)]/[C_s(\text{Cr})] < 1.$ Полученные результаты находятся в соответствии с оценками энергии растворения хрома в форстерите, сделанными с помощью структурного компьютерного моделирования [16]. Энергия растворения хрома при использовании разных зарядовых компенсаторов уменьшается в ряду (Cr^{3+}, v) , $(Cr^{3+}-v)$, (Cr^{3+}, Li^+) , (Cr³⁺-Li⁺); здесь компоненты разделены запятой при нелокальной компенсации заряда и соединены дефисом при образовании ассоциатов. Последний механизм, когда примесь хрома ассоциирована с ионами лития, является энергетически наиболее выгодным.

Сравнение результатов, полученных для двух серий (рис. 4, *a*), показывает, что количество центров $Cr^{3+}(M1)$ в кристаллах второй серии с более высоким содержанием хрома существенно выше, чем в кристаллах первой серии, несмотря на то что с увеличением парциального давления кислорода коэффициент распределения хрома между кристаллом и расплавом уменьшается [21]. Вместе с тем при одинаковых концентрациях лития количество ассоциированной примеси в виде $Cr^{3+}(M1)-Li^+$ примерно одинаково, т.е. концентрация лития является лимитирующим фактором, определяющим образование

этих ассоциатов. Обращает на себя внимание то, что если в первой серии при $C_L(\text{Li}) = 0.1 \text{ mass.}\%$ концентрации изолированных Cr³⁺(M1) и ассоциированных $Cr^{3+}(M1)-Li^{+}$ центров примерно одинаковы, то во второй серии, полученной при существенно более высокой концентрации хрома, при $C_L(\text{Li}) = 0.1 \text{ mass.}\%$ содержание ассоциированных центров ниже, чем изолированных, более чем в 2 раза. Таким образом, условия для создания ассоциатов Cr³⁺(M1)-Li⁺ во второй серии менее благоприятны. Полученные результаты свидетельствуют о том, что для увеличения количества центров $Cr^{3+}(M1)-Li^{+}$ недостаточно повышения общей концентрации хрома, а важно, чтобы в кристалее было примерно равное количество ионов Cr³⁺ и Li⁺. Учитывая, что центры Cr³⁺(M1)-Li⁺ и активные лазерные центры $Cr^{3+}(M2)-Li^{+}$ ведут себя при увеличении концентрации лития сходным образом [14], можно предположить, что оптимальная концентрация активных лазерных центров может быть достигнута при тех же условиях.

Образцы первой серии, которые мы исследовали в настоящей работе, ранее излучались методом ЭПР-спектроскопии в Х-диапазоне [4,5,15,22]. Были получены оценки относительной концентрации различных центров хрома, в том числе центров трехвалентного хрома в виде изолированных ионов в позициях М1 и M2, т.е. $[Cr^{3+}(M1), Cr^{3+}(M2)]$, ассоциатов хрома с магниевой вакансией $[\mathrm{Cr}^{3+}(M1)-v]$ и с ионами лития $[Cr^{3+}(M1)-Li^{+}, Cr^{3+}(M2)-Li^{+}]$, а также центров четырехвалентного хрома (Cr⁴⁺). Кроме этих центров наблюдались еще два вида ассоциатов ионов хрома с магниевой вакансией, концентрацию которых оценить пока не удалось. Полученные в настоящей работе данные об отнсительном содержании ионов Cr2+ в значительной мере дополнили существовавшую картину. В сочетании с данными об абсолютном содержании хрома в исследованных образцах они позволили нам провести анализ соотношения разновалентных составляющих в кристаллах Mg₂SiO₄: Cr и Mg₂SiO₄: Cr: Li.

Это можно сделать, сравнивая сумму концентраций всех центров с измеренной полной концентрацией хрома в образцах. Поскольку мы не могли измерить концентрацию центров Cr^{3+} в позиции M2 и ионов Cr^{4+} , для ионов Cr^{3+} и ассоциатов $Cr^{3+}-Li^+$ в позициях *M*1 и *M*2, а также для Cr⁴⁺ мы воспользовались экспериментальными данными, приведенными в [15], а для ассоциата Cr³⁺-v — данными [22]. Вычисления проходили в два этапа. Сначала определялись параметры феноменологических кривых, описывающих зависимость концентрации примесных центров хрома от C_{Li}. Для Cr³⁺ это были выражения (1) и (2), дополненные линейным членом *P*₅*C*_{Li}, учитывающим наблюдавшееся в [15] изменение концентрации центров $Cr^{3+}(M2)$ с увеличением $C_{I}(Li)$ в области $C_L(\text{Li}) > 0.05 \text{ mass.}$ %. Для центров Cr^{3+} и Cr^{4+} использовались линейные аппроксимационные зависимости, а для Cr³⁺-v — экспоненциальный спад. При этом для хрома, замещающего Mg²⁺ в позициях M1 и М2, анализировалось суммарное содержание хрома



Рис. 5. Зависимости концентрации примесных центров хрома в форстерите, солегированном хромом и литием, от C_{Li} ($P_{\text{O}_2} = 10 \text{ Pa}$). 1 -общая концентрация хрома в кристалле, $2 - \text{Cr}^{2+}$, 3 -одиночный Cr^{3+} , $4 - \text{Cr}^{4+}$, $5 - \text{Cr}^{3+} - \text{Li}^+$, $6 - \text{Cr}^{3+} - v$. Линии — аппроксимирующие феноменологические зависимости.

в обеих позициях. Для общей концентрации хрома в кристалле использовалось выражение

$$[C_{s}(\mathrm{Cr})] = P_{1} + P_{2} \Big\{ 1 - \exp(-P_{3}[C_{L}(\mathrm{Li})] - P_{4}[C_{L}(\mathrm{Li})]^{2}) \Big\}.$$
(3)

Затем с использованием полученных феноменологических зависимостей методом наименьших квадратов определялся относительный вклад разных центров хрома.

Подгоночными параметрами были коэффициенты пропорциональности для центров Cr^{2+} , $Cr^{3+}-v$ и единый коэффициент для данных из работы [15]. За единицу принималась общая концентрация хрома в образце без лития. Полученные результаты представлены на рис. 5. Линии представляют феноменологические зависимости. Для общей концентрации хрома сплошная линия получена по экспериментальным данным, штриховая вычисленная сумма концентраций всех центров хрома.

Из рис. 5 видно, что значительная часть ионов хрома находится в двухвалентной форме. В образце без лития, содержащем $1.6 \cdot 10^{-2}$ mass.% хрома, доля Cr^{2+} составляет 46%, центров $Cr^{3+}-v$ — 40%, а центров Cr^{3+} и $Cr^{4+}-v$ — 9 и 5% соответственно. При добавлении лития в шихту происходит перераспределение относительных концентраций разновалетных ионов хрома. Здесь можно выделить две качественно различных области $C_L(Li)$. При $C_L(Li) < 0.5$ mass.% исчезают центры $Cr^{3+}-v$, возрастает концентрация одиночных ионов Cr^{3+} и ассоциатов $Cr^{3+}-Li^+$. При этом происходит смена механизма компенсации избыточного катионного заряда при гетеровалентном замещении. Возрастает и общее содержание хрома в образце. При $C_L(Li) > 0.05$ mass.% концентрация Cr^{2+} и Cr^{4+} медленно уменьшается, а

концентрация одиночных ионов Cr^{3+} и ассиоциатов $Cr^{3+}-Li^+$ растет.

Следует отметить, что полученные оценки являются приблизительными. Более полное изучение известных центров или обнаружение новых видов центров хрома в кристаллах форстерита, несомненно, должны будут внести свои коррективы в полученные результаты.

5. Заключение

Получены данные об относительном содержании разновалентного хрома в форстерите. Установлено, что ионы Cr^{2+} распределяются по позициям M1 и M2 в соотношении примерно 2:1. Сравнение результатов для серий, выращенных в разных окислительно-восстановительных условиях ($P_{O_2} = 0.01$ и 2 kPa), свидетельствуют о том, что с ростом P_{O_2} коэффициент распределения двухвалентного хрома между кристаллом и расплавом форстерита сильно уменьшается.

Анализ данных о содержании разновалентных составляющих хрома в кристаллах Mg_2SiO_4 : Cr, выращенных в аргоне ($P_{O_2} = 0.01$ kPa), показал, что в кристаллах Mg_2SiO_4 : Cr без добавки лития около половины ионов хрома находится в двухвалентной форме, а значительная часть трехвалентного хрома ассоциирована с магниевыми вакансиями. Легирование литием приводит к разрушению этих ассоциатов, при этом возрастает количество изолированных ионов Cr^{3+} и возникают новые ассоциаты Cr^{3+} —Li. В целом, легирование литием значительно увеличивает долю ионов Cr^{3+} , уменьшая долю ионов Cr^{2+} в общем содержании центров хрома. Доля центров Cr^{4+} при легировании литием также несколько уменьшается.

Список литературы

- [1] H. Rager. Phys. Chem. Minerals 1, 371 (1977).
- [2] В.Ф. Тарасов, Г.С. Шакуров, А.Н. Гавриленко. ФТТ 37, 499 (1995).
- [3] G.S. Shakurov, V.F. Tarasov. Appl. Magn. Res. 21, 597 (2001).
- [4] И.Д. Рябов, А.В. Гайстер, Е.В. Жариков. ФТТ 45, 51 (2003).
- [5] В.Ф. Лебедев, И.Д. Рябов, А.В. Гайстер, А.С. Подставкин, Е.В. Жариков, А.В. Шестаков. ФТТ 47, 1447 (2005).
- [6] V. Petricevic, S.K. Gayen, R.R. Alfano, K. Yamagishi, H. Anzai, Y. Yamaguchi. Appl. Phys. Lett. 52, 1040 (1988).
- [7] S. Kueck. Appl. Phys. B 72, 515 (2001).
- [8] А.В. Гайстер, Е.В. Жариков, В.Ф. Лебедев, А.С. Подставкин, С.Ю. Теняков, А.В. Шестаков, А.И. Щербаков. Квантовая электрон. 34, 693 (2004).
- [9] Л.В. Бершов, Р.М. Минеева, А.В. Сперанский, С. Хафнер. ДАН 260, 191 (1981).
- [10] Y. Yamaguchi, K. Yamaguchi, Y. Nobe. J. Cryst. Growth 128, 996 (1993).
- [11] J.L. Mass, J.M. Burlitch, S.A. Markgraf, M. Higuchi, R. Dieckman, D.B. Barber, C.R. Pollock. J. Cryst. Growth 165, 250 (1996).
- [12] E.V. Zharikov, A.V. Gaister, V.B. Dudnikova, V.S. Urusov. J. Cryst. Growth 275, 871 (2005).

- [13] A. Sugitomo, Y. Nobe, T. Yamazaki, Y. Yamaguchi, K. Yamagushi, Y. Segawa, H. Takei. Phys. Chem. Minerals 24, 333 (1997).
- [14] V.F. Lebedev, A.V. Gaister, S.Yu. Tenyakov, E.V. Zharikov. In: Laser optics-2003: solid state lasers and nonlinear frequency conversion / Ed. V.I. Ustugov. Proc. SPIE 5478, 37 (2004).
- [15] I.D. Ryabov, A.V. Gaister, O.N. Zaytseva, E.V. Zharikov. Abstracts of the Int. Conf. "Modern development of magnetic resonanse". Zavoisky Physical-Technical Institute, Kazan (2007). P. 229.
- [16] В.Б. Дудникова, А.В. Гайстер, Е.В. Жариков, Н.И. Гулько, В.Г. Сенин, В.С. Урусов. Неорган. материалы **39**, 985 (2003).
- [17] V.F. Tarasov, G.S. Shakurov. Appl. Magn. Res. 2, 571 (1991).
- [18] В.Ф. Тарасов, Г.С. Шакуров. Опт. и спектр. 81, 962 (1996).
- [19] А.В. Гайстер, Е.В. Жариков, А.А. Коновалов, К.А. Субботин, В.Ф. Тарасов. Письма в ЖЭТФ 77, 753 (2003).
- [20] I.D. Ryabov, A.V. Gaister, E.V. Zharikov. Abstracts of the Int. Conf. "Modern development of magnetic resonance-2004". Zavoisky Physical-Technical Institute, Kazan (2004). P. 157.
- [21] В.Б. Дудникова, А.В. Гейстер, Е.В. Жариков, В.Г. Сенин, В.С. Урусов. Геохимия 5, 519 (2005).
- [22] Е.В. Жариков, В.Ф. Лебедев, В.Б. Дудникова, А.В. Гайстер, И.Д. Рябов. В сб.: Мир минералов, кристаллов и наноструктур. Геопринт. Сыктывкар (2008). С. 157.